**職務経歴書**

記入例

令和 ７ 年　　　月　　　日

氏名

（自筆の署名または押印）

|  |
| --- |
| **◆職歴** |

**株式会社**ＸＸＸＸ

１９○○年３月～１９○○年３月
　　　■担当部署　ＸＸ事業部

ＸＸＸ工場　生産技術課・専用機課　課員

ＸＸ工場　　開発課・技術課・生産技術課・技術管理課・ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ課

　　課長（部下　２０～６０名）
■担当業務

①各種専用組立機・加工機のリレーシーケンス回路設計（自動車・電機業界向）

ﾘﾚｰを数十個から数百個用いた自動化ライン等の電気制御回路

②ターレットボール盤のＮＣ制御装置の設計

ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ及びDTL-ICを用いた電子回路による基板設計

③油圧制御ロボットコントローラーの設計

TTL-ICを用いたﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ制御と油圧弁のｱﾅﾛｸﾞ自動制御

④プロジェクタ・マイクロモータ等の各種検査機の制御回路設計

8bit・12bitﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻを用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙな検査装置

ＸＸＸＸ **株式会社**

１９○○年５月～２０２５年 現在
　　　■担当部署　ＸＸ部 ＸＸ長

 ＸＸ部 ＸＸ長 （部下７～１２名）
　　　■担当業務

①　半導体製造装置用 除害装置のｶｽﾀﾏｲｽﾞ･ｼｽﾃﾑ設計

　（ﾌﾛﾝ系ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ用ｶﾞｽの熱分解装置）

②　国内半導体製造装置向け特殊ｼｽﾃﾑの開発

排気切替装置・省ｴﾈ装置 等

③ 製造の真空機器の販売にあたっての技術窓口

真空計・ﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀ－・ﾁﾗｰの技術担当

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ等の応用技術担当

新製品等に関するUKとの技術的質問窓口

ＸＸ工場環境管理責任者(ISO14000)

|  |
| --- |
| **◆私の強み・自己ＰＲ** |

製造設備用コントローラ全般にわたる開発応用設計の経験（ﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ等）がありますし、

更に半導体製造装置の知識（真空一般・真空ﾎﾟﾝﾌﾟ・除害装置）を身に付けました。

商品開発の過程いおいては、積極的に情報収集に取り組み、多くの知識を得ることができました。

|  |
| --- |
| **◆取得資格** |

・　普通自動車免許

・　危険物乙酒4類

・　第１種衛生管理士